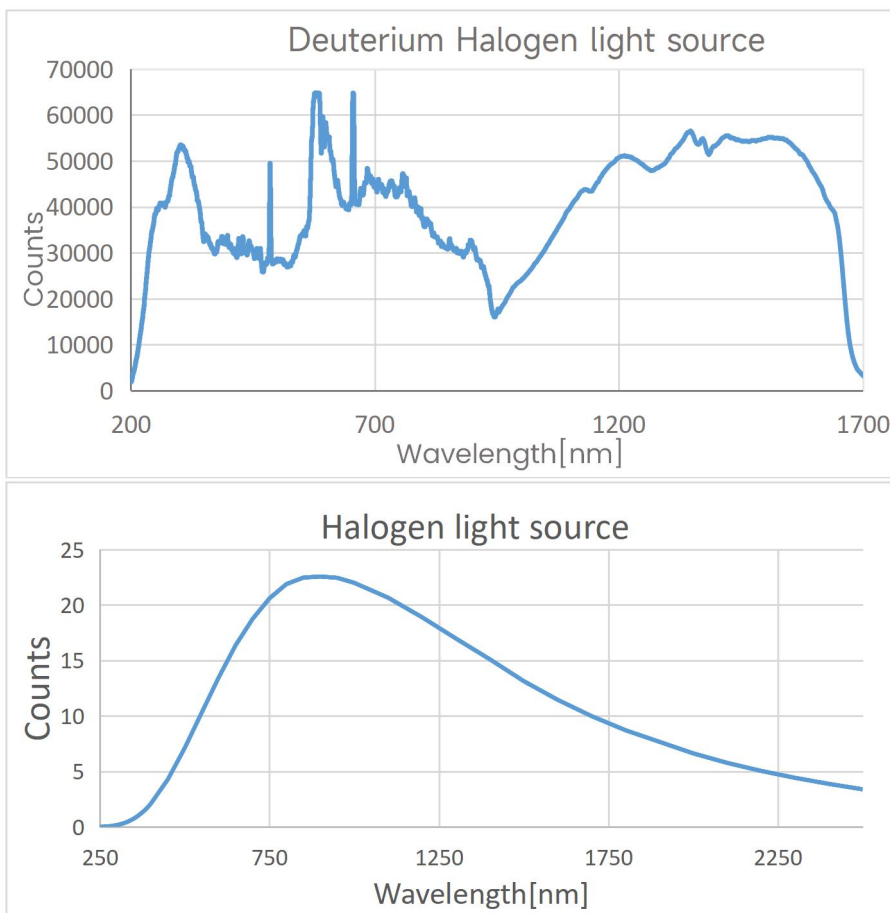


LiSpec-UVIR 系列宽光谱紫外可见近红外光谱仪




LiSpec-UVIR 系列宽光谱紫外可见近红外光谱仪是莱森光学 (LiSen Optics) 一款具有革命性宽光谱微型光谱仪, 采用进口核心光谱模块, 控制电路采用独有微处理技术, 实现双通道同步测量技术, 真正意义上实现了 200-2500nm 全光谱测量, 200-1000nm 采用面阵 2048 像素 CMOS/BT-CCD 探测器, 紫外可见量子效率高达 85%, 900-1700/900-2500nm 采用大靶面致冷型线阵 256/512 像元 InGaAs 探测器, 动态范围大、灵敏度高, 同时采用独有红外热像素漂移校准, 保证光谱在红外波段受外界热环境影响小, 测试数据更稳定。



LiSpec-UVIR 系列宽光谱紫外可见近红外光谱仪可根据用户应用需求配置莱森光学不同的光学附件, 透反射测量需要配置莱森光学的紫外增强卤灯光源、光纤、准直镜头、透射/反射积分球, 对于辐射测量需要配置积分球或余弦辐射探头或视场角镜头进行辐射通量 μW 、辐亮度 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{sr}$ 、辐照度 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ (光谱仪带积分球或余弦辐射探头或视场角镜头辐射标定溯源到 NIM) 。



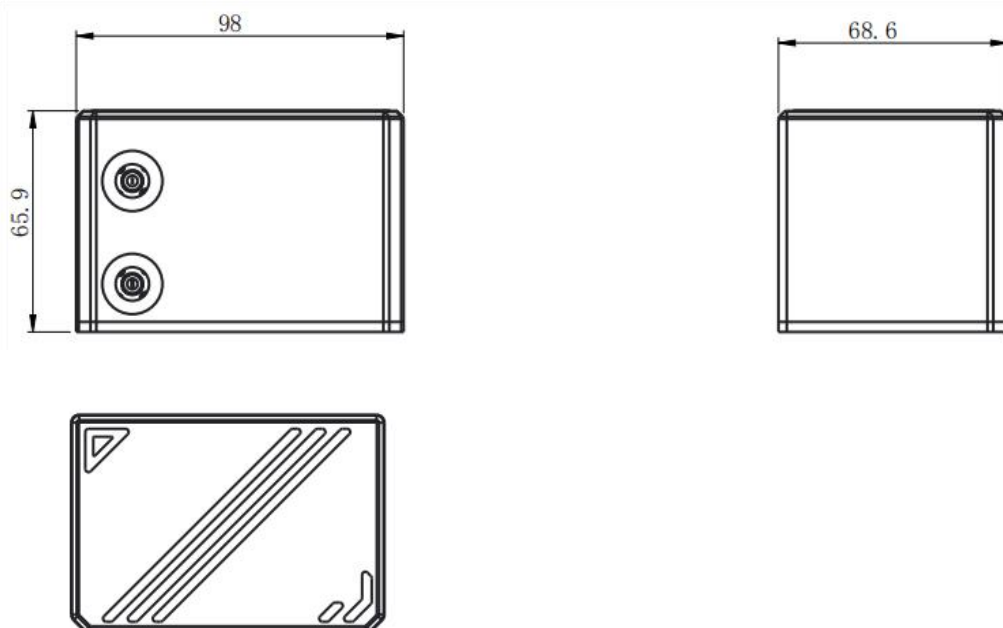
主要技术指标

型号	LiSpec-Mini-UVIR-1.7	LiSpec-UVIR-1.7TEC(Pro)	LiSpec-UVIR-2.5TEC (Pro)
图片			
光谱范围	200-1700nm	200-1700nm	200-2500nm
光学分辨率 (FWHM)	1-6nm@200-1100nm 5-15nm@900-1700nm	0.2~5nm@200-1100nm 3-12nm@900-1700nm	0.2~5nm@200-1100nm 3-12nm@900-2500nm
波长准确性	≤±0.5nm	≤±0.5nm	≤±0.5nm
杂散光	<0.2%	<0.2%	<0.45%
探测器	线阵 2048 像素 CMOS, 线阵 256 像素 InGaAs	面阵 2048 像素 BT-CCD, 制冷 型线阵 256/512 像素 InGaAs	面阵 2048 像素 BT-CCD, 制冷 型线阵 256/512 像素 InGaAs

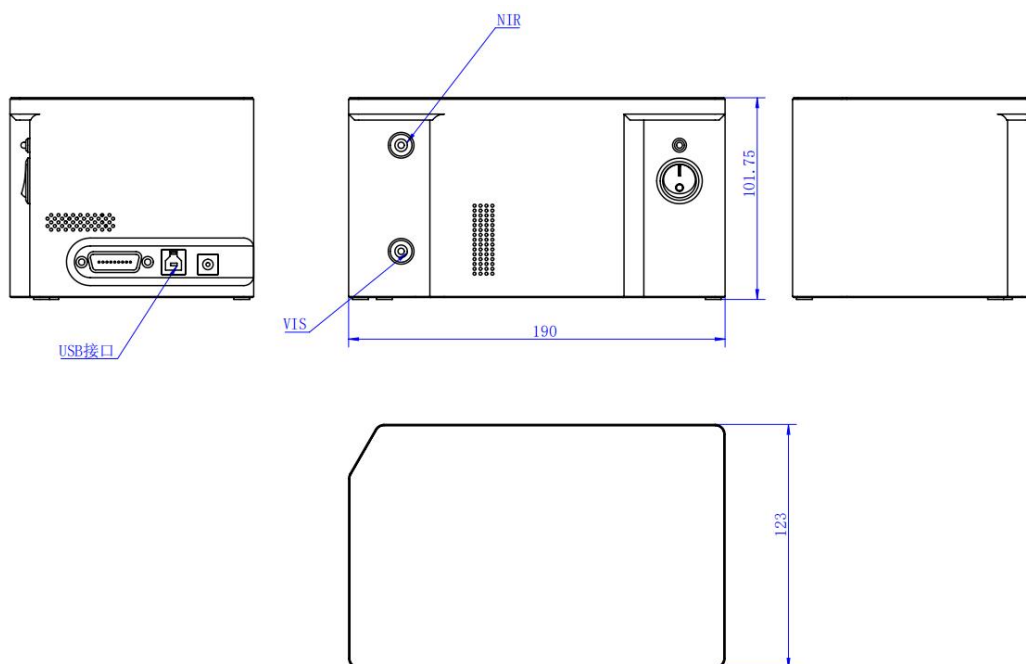
信噪比	350:1@200-1100nm 6500:1@900-1700nm	550:1@200-1100nm 4700:1@900-1700nm	550:1@200-1100nm 6500:1@900-2500nm
动态范围	4000:1@200-1100nm 9000:1@900-1700nm	6000:1@200-1100nm 9500:1@900-1700nm	6000:1@200-1100nm 9300:1@900-2500nm
暗噪声 (RMS)	8counts	14counts(高增益) 10counts(低增益)	15counts(高增益) 10counts(低增益)
制冷温度	无制冷	-25°C (相对环境温度)	-55°C (相对环境温度)
AD 转换	16-bit, 15MHz	16-bit, 15MHz	16-bit, 15MHz
积分时间	6 μ s-24s	100us~10s	100us~200ms
通信接口	USB2.0/ 8Pin GPIO	USB2.0/ 8Pin GPIO	USB2.0/ 8Pin GPIO
I/O 接口	8Pin GPIO	8Pin GPIO	8Pin GPIO
电源供电	500mA / 5VDC	350mA / 5VDC	480mA / 5VDC
工作温度	0-55°C	0-55°C	0-55°C
尺寸	51x36x29mm	130x96x58mm	130x96x58mm

尺寸图 (单位: mm)

■ LiSpec-Mini-UVIR-1.7



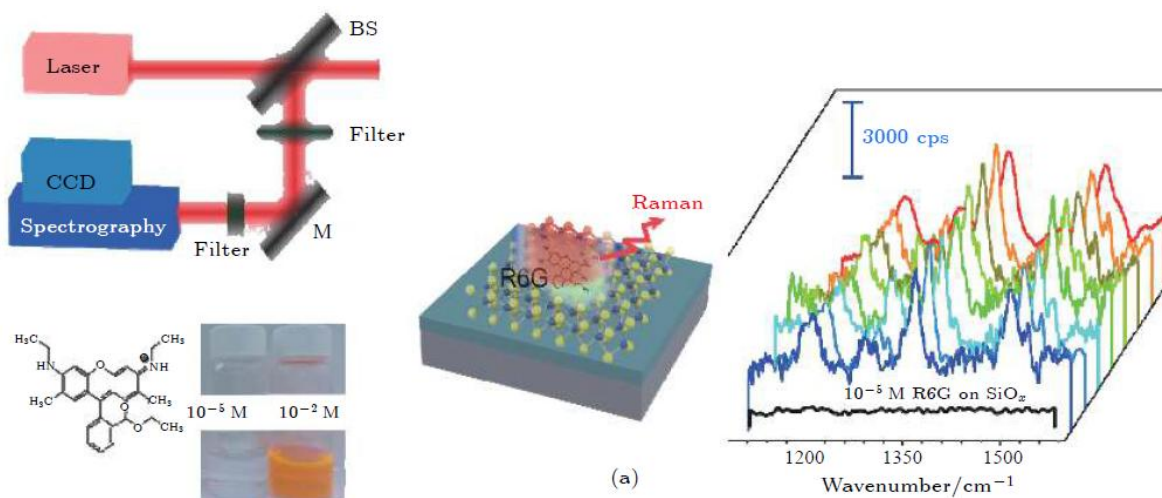
■ **LiSpec-UVIR-1.7/2.5TEC(Pro)**



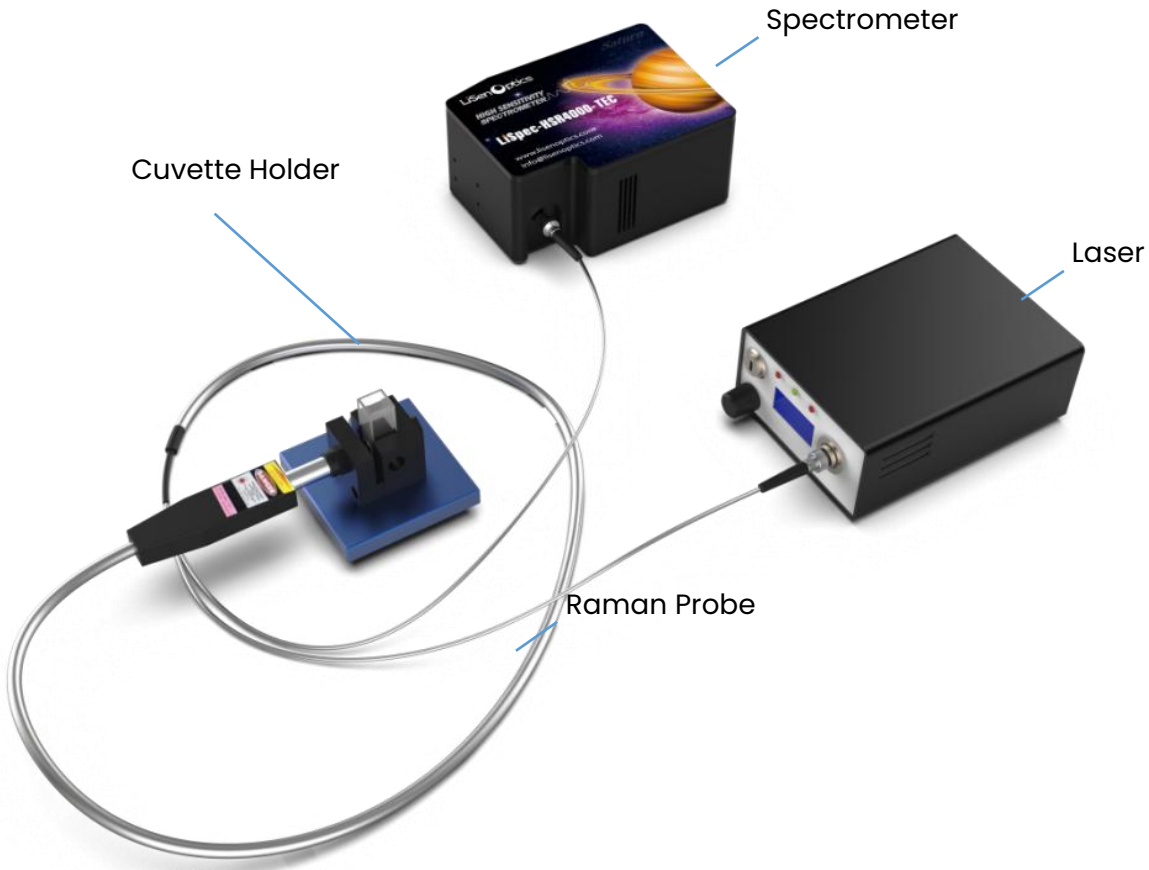
典型案例

■ **拉曼光谱测量**

拉曼测量系统主要由光谱仪、激光器、拉曼探头、拉曼识别光谱分析软件等组成，拉曼散射主要为斯托克斯和反斯托克斯，斯托克斯拉曼散射通常要比反斯托克斯散射强得多，拉曼光谱仪通常测定的大多是斯托克斯散射，常用拉曼光谱仪有 532/785/1064 拉曼光谱仪，拉曼测量相对荧光信号会更弱一个数量级，通常在针对微弱拉曼信号测量我们要进行表面拉曼增强（SERS）的方法来提提高拉曼信号 SERS。



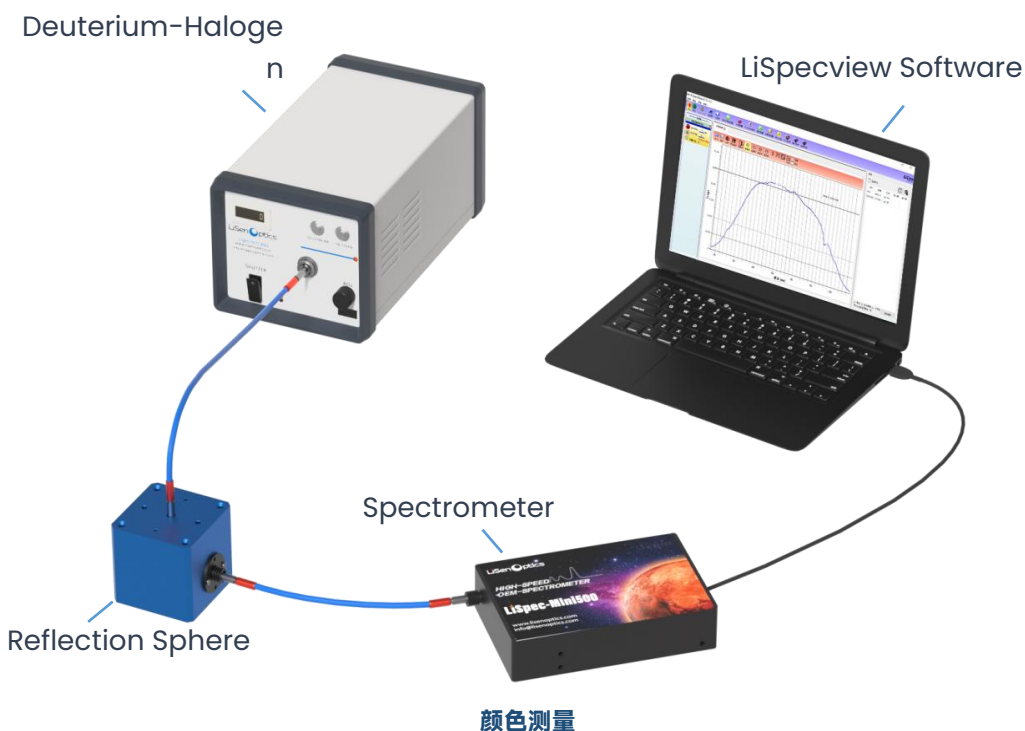
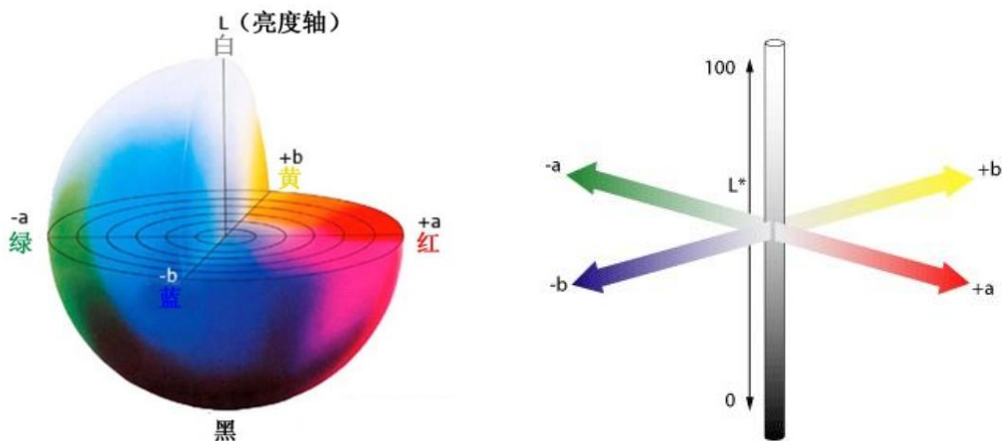
莱森光学的光谱仪因其极高的灵敏度和高信噪比的特点，可以搭配激光器、拉曼探头等配件，进行对微弱光谱信号的拉曼测量应用，广泛应用于食品安全、化学实验室、生物及医学等光学方面领域，研究物质成分的判定与确认；还可以应用于刑侦中对毒品的检测及珠宝行业的宝石鉴定。



拉曼测量连接示意图

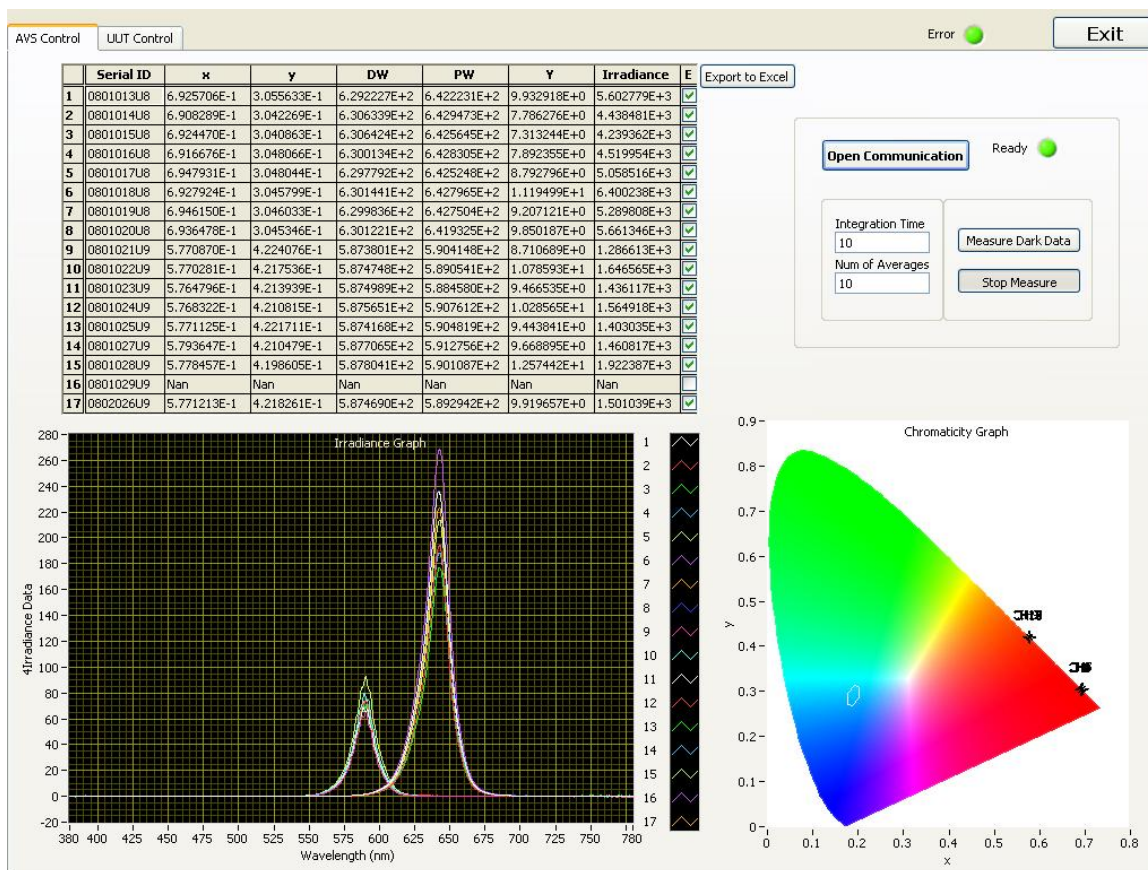
■ 颜色测量

物体的颜色可以由 CIE1976 ($L^*a^*b^*$) 颜色空间来表述。 L^* 代表颜色的亮度，正 a^* 值代表红色，负 a^* 值代表绿色，色调 (Hue)，色度 (Chroma)，与此相似，正 b^* 值代表黄色，负 b^* 值代表蓝色。 $L^*a^*b^*$ 值可由样品 (物体) 的 CIE 三刺激值 X, Y, Z 和标准光源的三刺激值 X_n, Y_n, Z_n 推导得到，物体颜色的 CIE 三刺激值 X, Y, Z 是把标准光源的相对功率 P 、物体的反射率 R (或透射率 T) 和 CIE 标准观测函数 $x_\lambda, y_\lambda, z_\lambda$ (2度或10度角) 相乘得到。把所得到的值在可见光范围内 (从 380 到 780nm, 5nm 步长) 对波长进行积分就可得到三刺激值。专业的颜色测量软件，测量得到的 $L^*a^*b^*$ 值和参考色，就可以得到色差 ($\Delta E_{lab}, \Delta L^*, \Delta a^*, \Delta b^*$)。

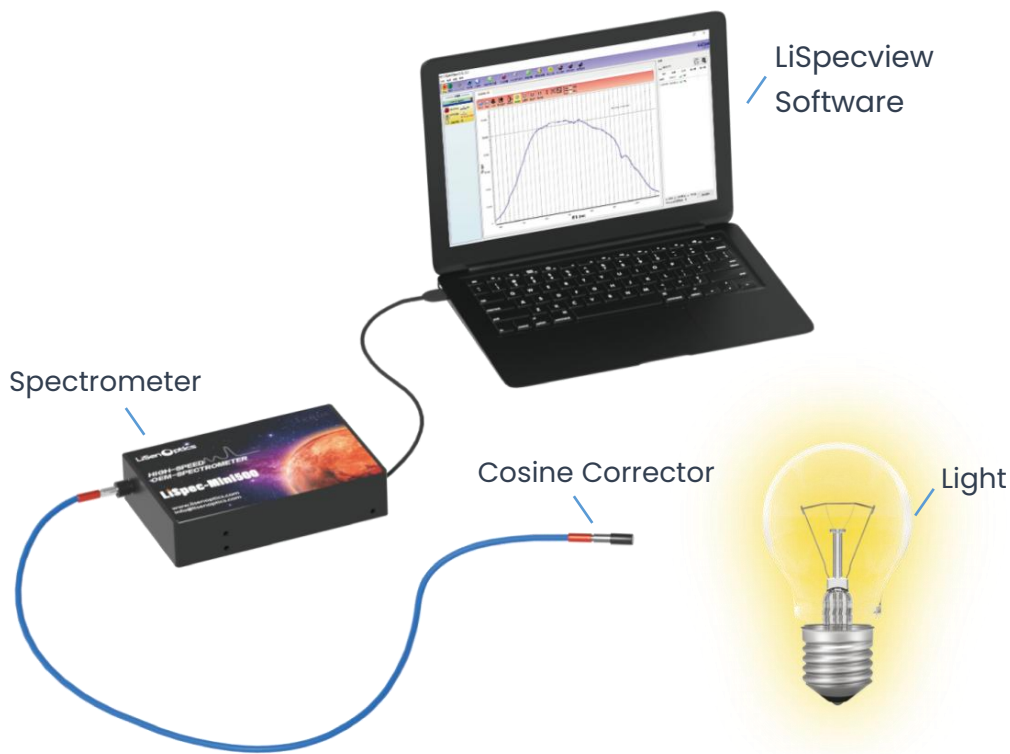


■ 辐射测量

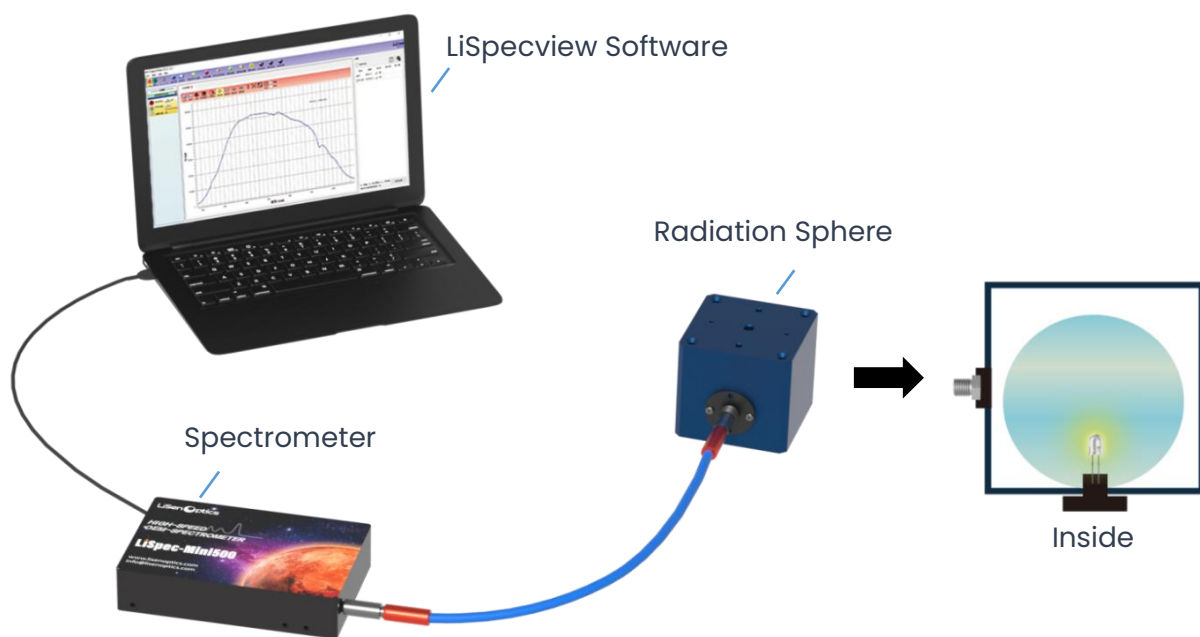
辐射光能量可以量化为辐射通量，即一种表征从光源发出的每秒辐射能量（W）的度量标准。辐射测量一般要通过已知光谱能量分布的标准光源，对光谱仪系统进行绝对辐射标定，才能通过量化参数进行辐射测量。辐射能量与人眼视觉相关联（光度学），就可以得到按照 CIE 中所定义的特征观测者平均视觉的光谱发光效率函数。因此辐射测量定义辐射度学参数、光度学参数、色度学参数。辐射度学参数主要以辐照度 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ 、辐亮度 $\mu\text{Watt}/\text{sr}$ 、辐射通量 μWatt 以及光子数 $\mu\text{Mol}/\text{s}/\text{m}^2$ ， $\mu\text{Mol}/\text{m}^2$ ， $\mu\text{Mol}/\text{s}$ 和 μMol ，光度学参数流明 Lumens、光照度 Lux、光强度 Candela，色度学参数 X, Y, Z, x, y, z, u, v, 色温、CRI 显色指数等。



● 辐照度测量



● 色度测量

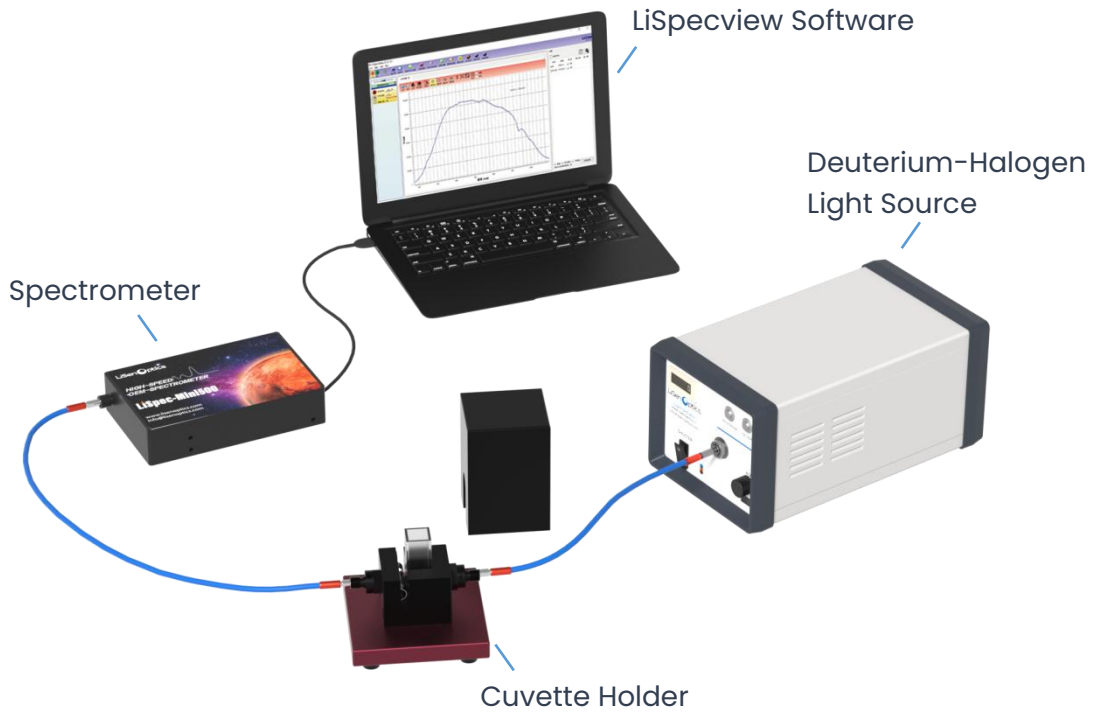


■ 吸光度测量

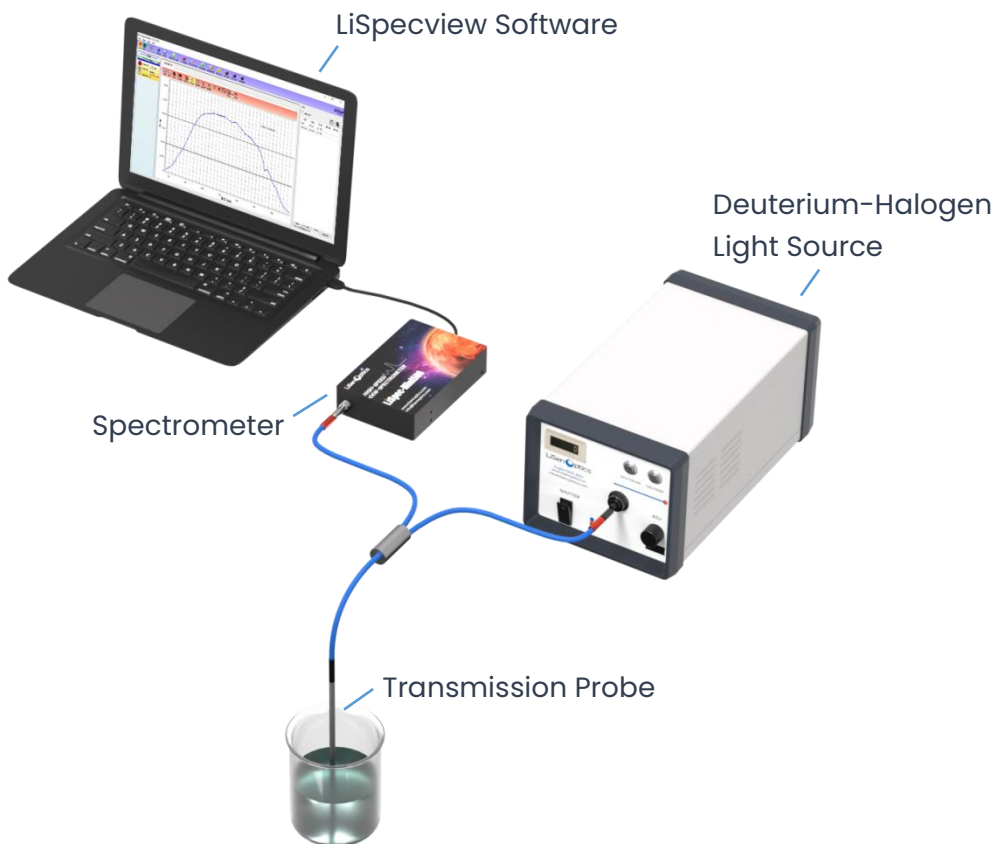
光谱仪测量吸光度的方法是将某一波长的平行光通过一块平面平行物体，对透过物体的光束进行检测。由于一部分能量被样品中的分子吸收，检测的入射光的强度要高于透过样品的光强。吸光度被广泛运用于液体和气体的光谱测量技术中，可以对物质进行定量鉴别或指纹认证等，还可以将该应用集成到工业应用环境和客户所关注的测试中。

使用莱森光学模块化光谱仪，可针对特定的吸光度测量来选择不同波长范围和分辨率的光谱仪，并且能在实验室或者现场，对整套光学测量装置进行快速配置。可以基于莱森光学优质的光谱仪，选择紫外光源、不同光程气室、吸收池、特定吸收光路模块、光纤探头进行灵活易用的搭配，针对不同的吸光度试验搭配出多种配置选择。

● 液体吸光度

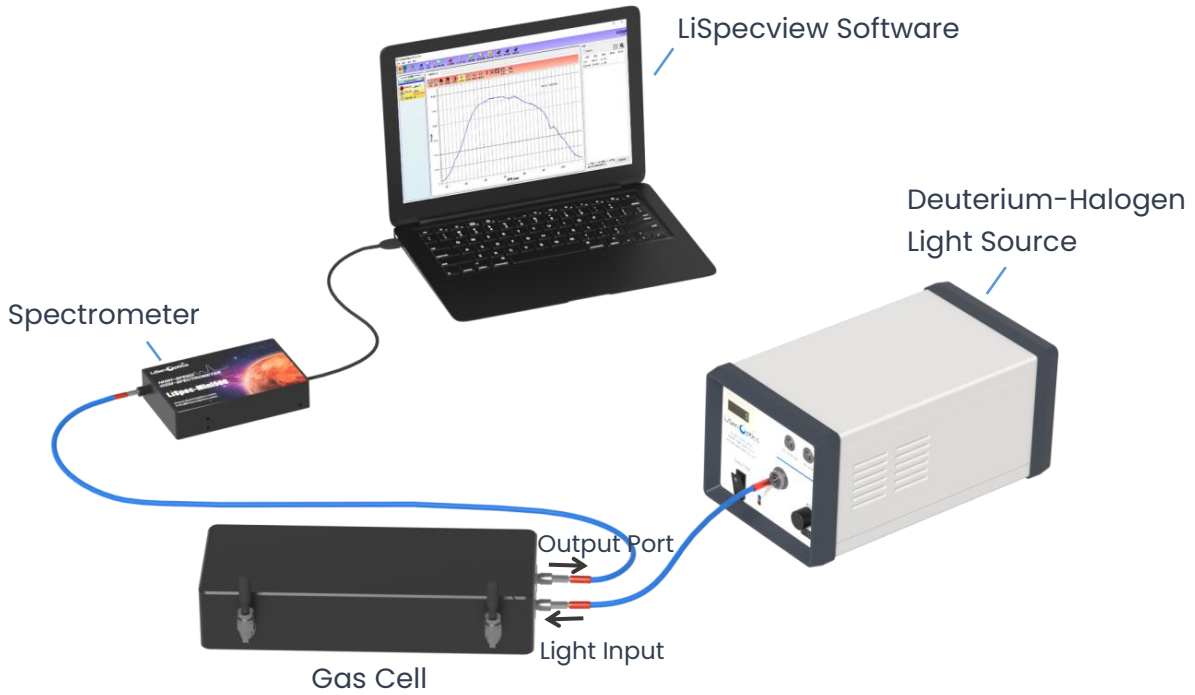


吸光度测量 (比色皿)



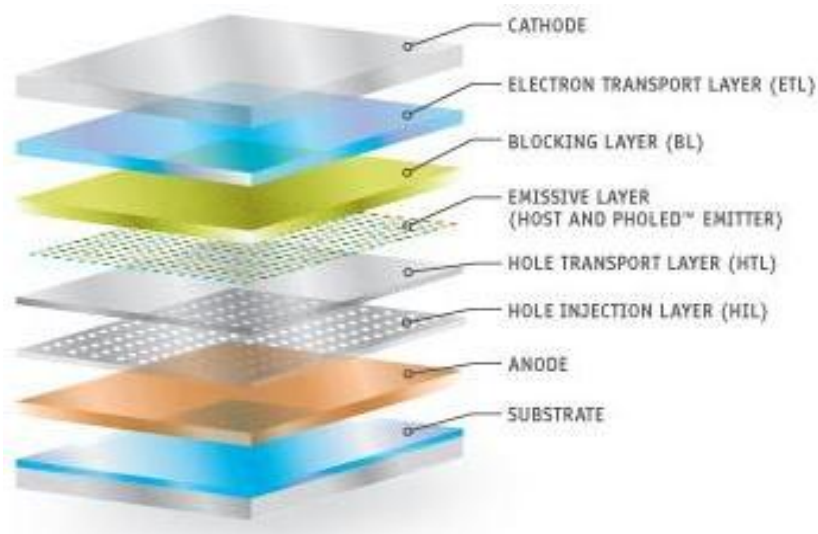
吸光度测量 (光纤探头)

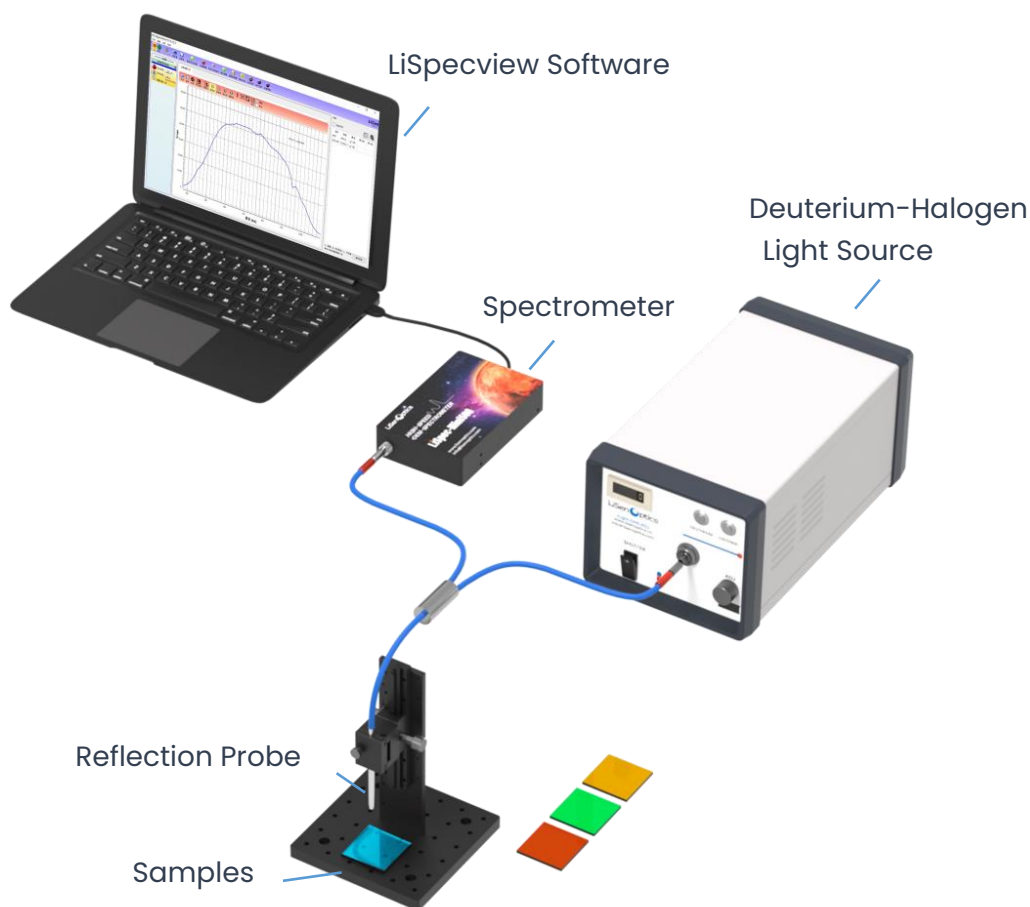
● 气体吸光度



■ 薄膜测量

薄膜测量系统是基于白光干涉原理来确定光学薄膜的厚度。白光干涉图样通过数学函数被计算出薄膜厚度。对于单层膜，若已知薄膜介质的 n 和 k 值即可计算出它的物理厚度。测量的膜层厚度从 10 nm 到 50 μm ，分辨率可达 1 nm。薄膜测量应用于半导体晶片生产工业，此时需要监控等离子刻蚀和沉积加工过程。还可用于其它需要测量在金属和玻璃基底上镀制透明膜层的领域，如金属表面的透明涂层和玻璃衬底。



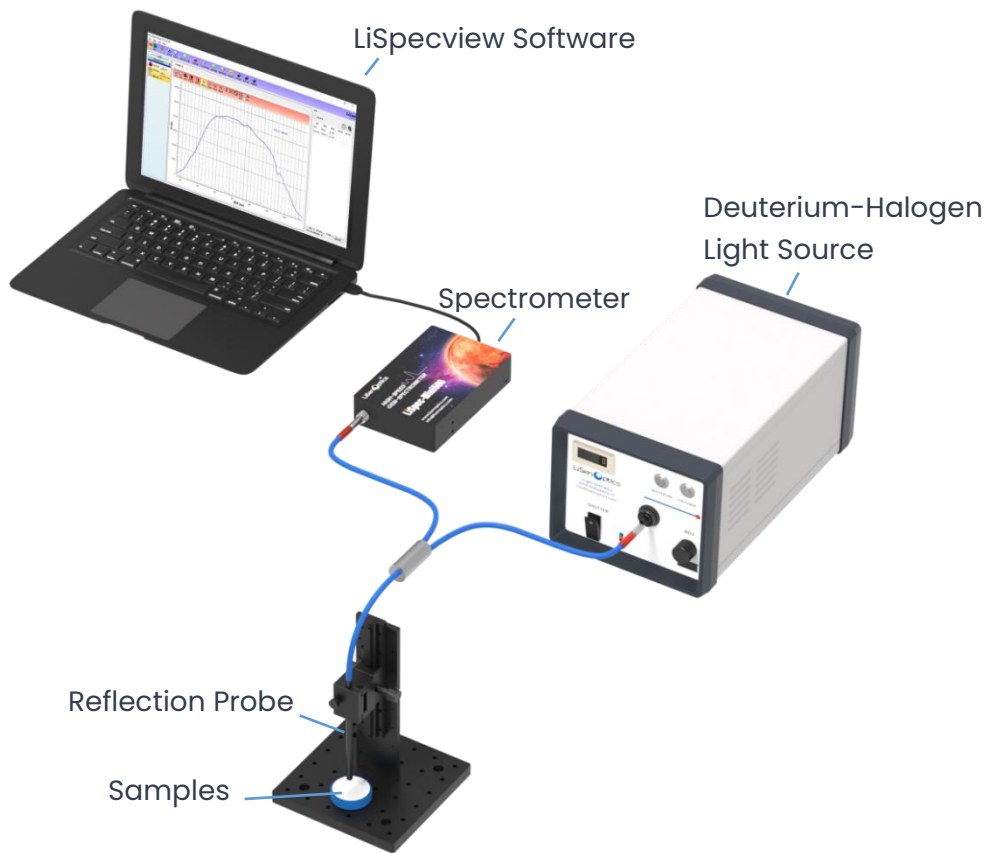


■ 透/反射光谱测量

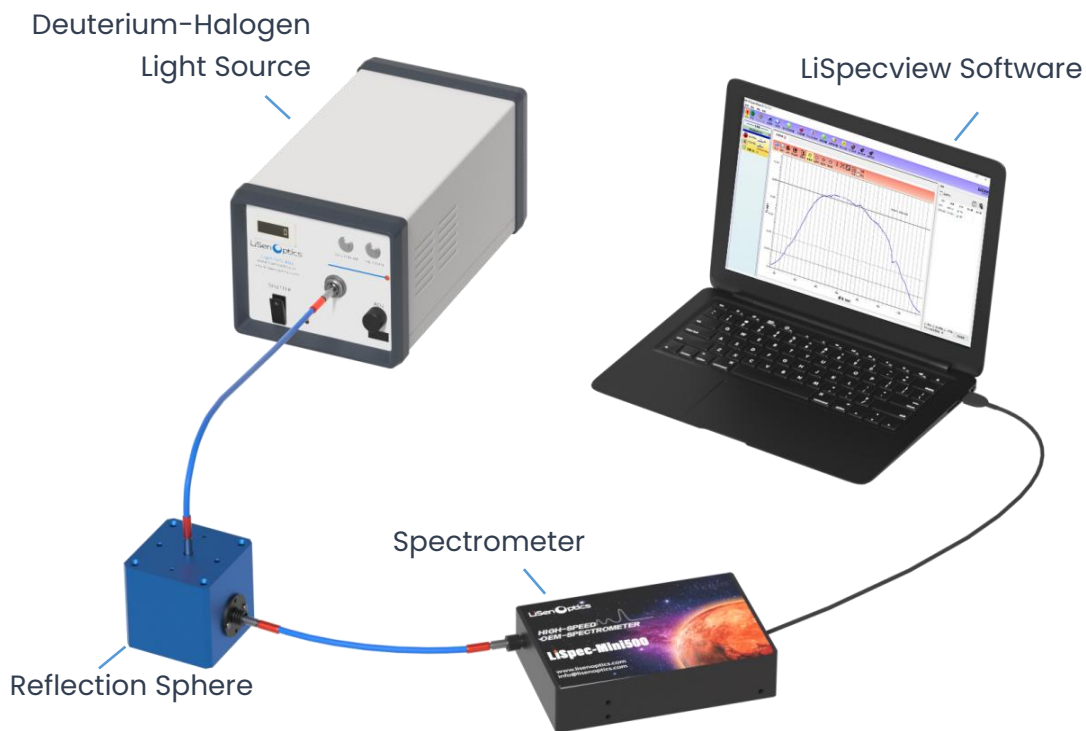
随着工业的蓬勃发展，对材料本身特性的质量控制愈加严格，利用光纤光谱仪进行快速准确的透/反射光谱的测量技术也日益成熟。透/反射光谱测量是光谱测量的基本手段，通常需要使用光谱仪、光源、光纤、测量支架、标准参比样品、和测量软件等设备。对于不同种类的样品，为了获取更好的光谱数据，这两种基本模式又会演化为更多的形式。

光纤光谱仪采用光纤光路，解决了光路在仪器集成中的限制。并且莱森光学的光纤光谱仪具有体积小，稳定性高，支持软件二次开发，配件丰富等特点，已经成功的广泛应用于玻璃、高分子材料等行业的测试。莱森光学为用户提供了以光谱仪为核心的光谱测量设备，利用这些配置丰富的设备，即可搭建各种常见的光谱测量系统。

● 反射测量

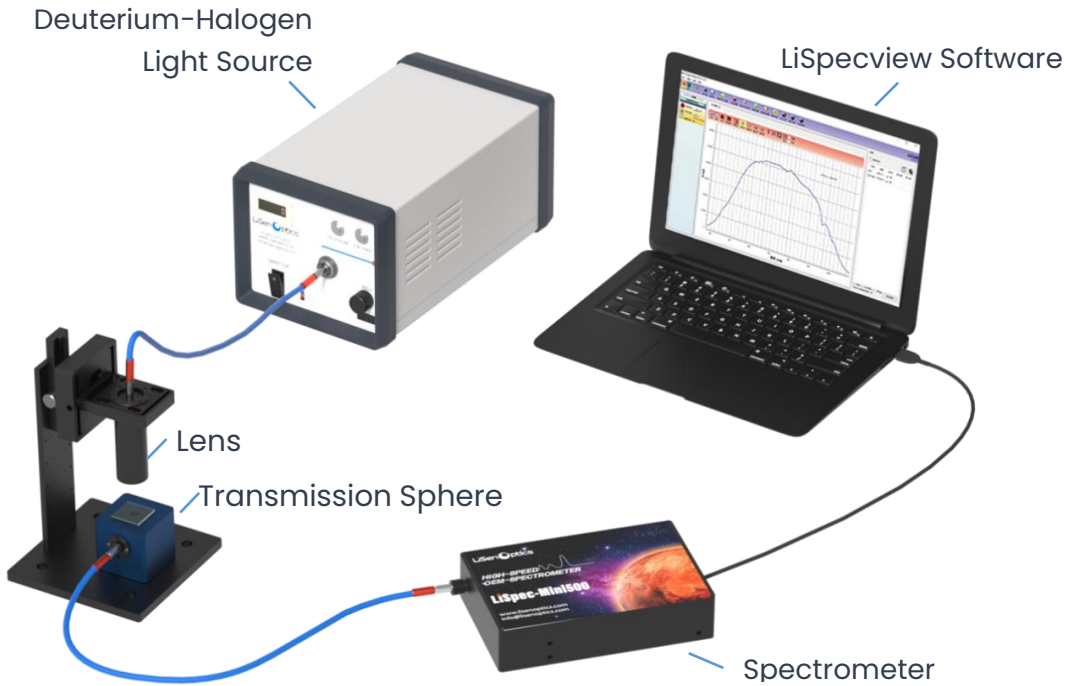


反射测量 (探头)



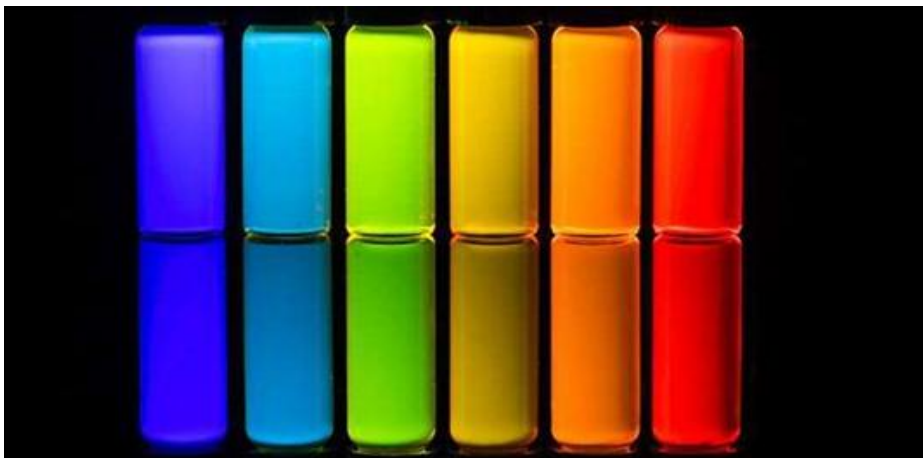
反射测量 (积分球)

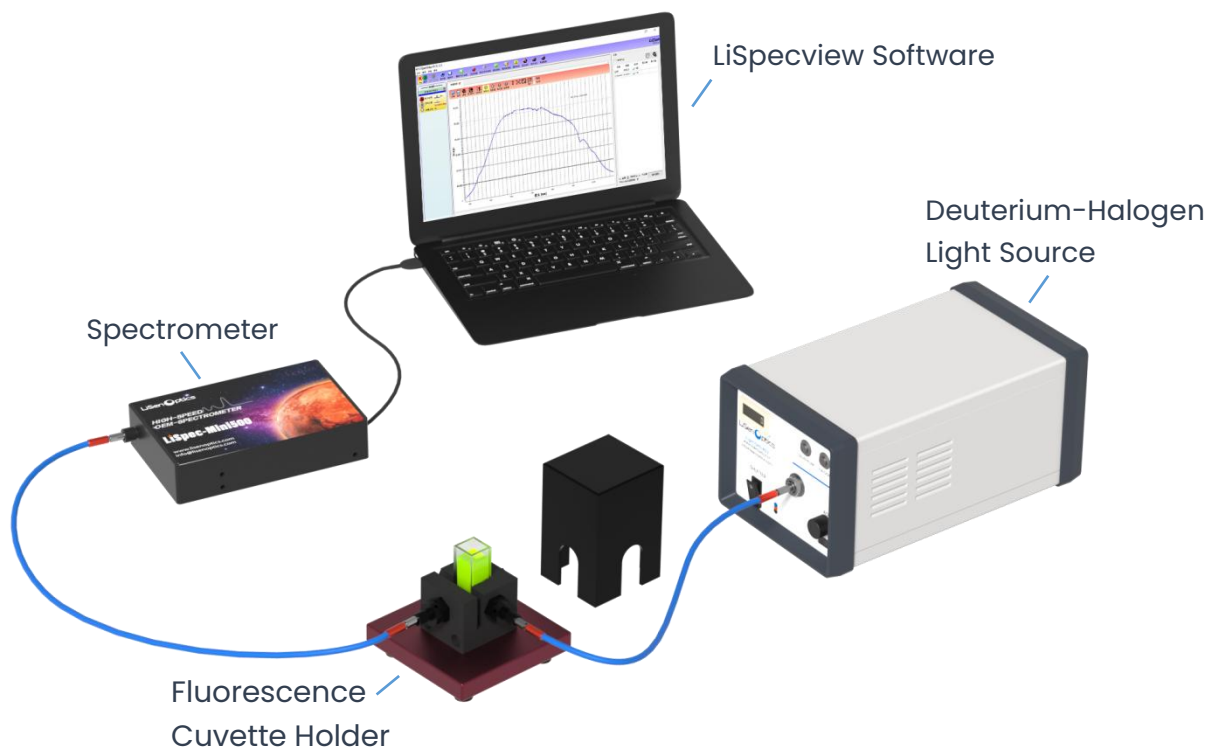
● 透射测量



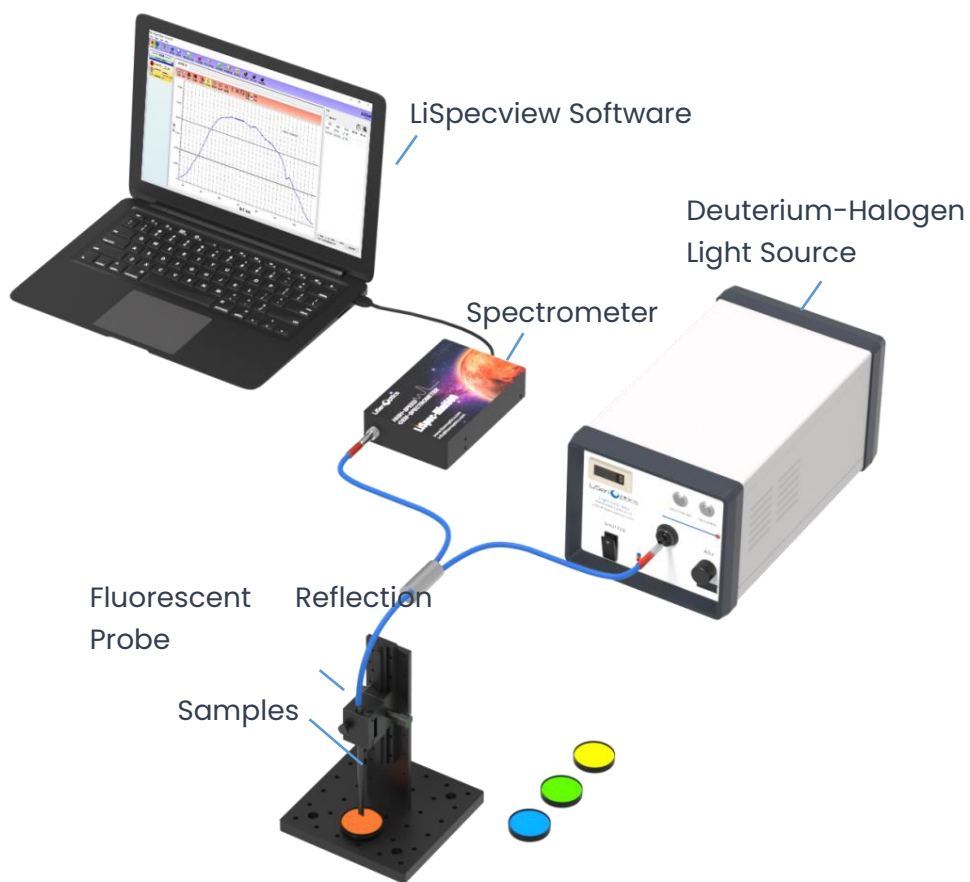
■ 荧光光谱测量

荧光物质在特定波长的辐射能量辐射下，能发射出具有一定光谱分布的辐射，且一般都是在各个方向上辐射能量的散射光。荧光光谱测量产生的荧光能量比激发光的光子能量小，只相当于激发光能量的 3%左右，其灵敏度高、选择性强、样品用量少、方法简便、具备环保性。在食品加工过程中食品安全的监测、生物医学中病变的荧光诊断、地质学中石油矿物勘探、土壤矿物成分的测定以及物质中微量元素的检测等工程应用中有着广泛的应用。莱森光学光纤光谱仪采用了可更换狭缝、可选择的波长范围和分辨率设计，使客户能根据自己的需求配置自由搭配适合参数的荧光测量系统。





荧光测量（液体）



荧光测量（粉末、固体）